PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-151272

(43) Date of publication of application: 24.05.2002

(51)Int.CI.

H05B 33/22 CO8G 73/00 H05B 33/10 H05B 33/14

(21)Application number: 2000-341775

(71)Applicant: NISSAN CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

09.11.2000

(72)Inventor: KOSHO HITOSHI

YOSHIMOTO TAKUJI

TAI HIROYOSHI

(54) ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electroluminescent element excellent in heat resistance and durability by restraining thermal deterioration of an organic electroluminescent element. SOLUTION: With the electroluminescent element composed of consisting of a positive and a negative electrodes, and organic compounds of one or a plurality of layers pinched between them, a conductive thin film formed of an oligoaniline derivative as represented in a formula (1), an electron-accepting dopant and salt as a carrier transport sub-layer between the positive electrode and the organic layer. In the formula, R1, R2 and R3 denote, each independently, non-substitute or substitute univalent carbon hydride group, or organooxy group, A and B each independently bivalent group as represented in formula (2) or (3), and R4 to R11 denote, each independently, hydrogen atom, a hydroxyl group, a non-substitute or substitute univalent carbon hydride group or organooxy group, acyl group, or sulfonic group. 'm' and 'n' denote, each independently, an integer of 1 or more, and satisfy m+n≤20.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-151272 (P2002-151272A)

(43)公開日 平成14年5月24日(2002.5.24)

(51) Int.Cl.7	設	例記号	FI		デ ー	マコード(参考)
H05B	33/22	H	105B	33/22	D	3 K 0 0 7
C 0 8 G	73/00	C	0 8 G	73/00		4 J O 4 3
H05B	33/10	F	105B	33/10		
	33/14			33/14	Α	

		審查請求	未請求 請求項の数5 OL (全 6 頁)
(21)出願番号	特願2000-341775(P2000-341775)	(71)出願人	000003986
(22)出願日	平成12年11月9日(2000.11.9)		日産化学工業株式会社 東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1
		(72)発明者	
			千葉県船橋市坪井町722番地1 日産化学
		(=0) =======	工業株式会社中央研究所内
		(72)発明者	
			千葉県船橋市坪井町722番地1 日産化学
			工業株式会社中央研究所内
		(72)発明者	袋 裕善
			千葉県船橋市坪井町722番地1 日産化学
			工業株式会社中央研究所内
			且教育污染之
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電界発光素子

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】有機エレクトロルミネッセンス素子の熱的劣化を抑制し、耐熱性及び耐久性に優れる電界発光素子を提供する。

【解決手段】 陽極及び陰極と、これらの間に狭持された1層もしくは複数層の有機化合物より構成される電界発光素子に於いて、陽極と有機層の間にキャリア輸送補助層として一般式(1)

$$R^{3} = A - NH \int_{B}^{A} B - N \int_{B}^{R^{3}} R^{3} \qquad (1)$$

(式中、 R^1 、 R^2 及び R^3 はそれぞれ独立して非置換もしくは置換の一価炭化水素基又はオルガノオキシ基を示し、A及びBはそれぞれ独立に一般式(2)又は一般式(3)で表される二価の基であり、 $R^4 \sim R^{11}$ はそれぞれ独立して水素原子、水酸基、非置換もしくは置換の一価炭化水素基又はオルガノオキシ基、アシル基、又はスルホン酸基である。m及びRはそれぞれ独立にR1以上の正数で、R20を満足する。)



で表されるオリゴアニリン誘導体と電子受容性ドーパントとで塩を形成してなる電気伝導性薄膜を用いる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極及び陰極と、これらの間に狭持された1層もしくは複数層の有機化合物より構成される電解発光素子に於いて、陽極と有機層の間にキャリア輸送補助層として一般式(1)

【化1】

$$R^{1} = A - NH \int_{0}^{R} B - N \int_{0}^{R^{2}} R^{3} \qquad (1)$$

(式中、R¹、R²及びR³はそれぞれ独立して非置換もしくは置換の一価炭化水素基又はオルガノオキシ基を示し、A及びBはそれぞれ独立に一般式(2)又は一般式(3)

【化2】

$$R^{1}$$
 R^{5}
 R^{6}
 R^{9}
 R^{10}
 R^{11}
(3)

で表される二価の基であり、R4~R11はそれぞれ独立して水索原子、水酸基、非置換もしくは置換の一価炭化水素基又はオルガノオキシ基、アシル基、又はスルホン酸基であり、m及びnはそれぞれ独立に1以上の正数で、m+n≦20を満足する。)で表されるオリゴアニリン誘導体と電子受容性ドーパントとで塩を形成してなる電気伝導性薄膜を用いたことを特徴とする電解発光素子。

【請求項2】 一般式(1)中のR²は、水素原子、水酸基、非置換もしくは置換の一価炭化水素基又はオルガノオキシ基、アシル基、炭素数1~20のアルキル基、又は炭素数1~20のアルコキシ基である請求項1記載の電界発光素子。

【請求項3】 ドーパントとして一般式 (4) 【化3】

(Dはベンゼン環、ナフタレン環、アトラセン環、フェナントレン環又は複素環を表し、R¹²、R¹³はそれぞれ独立してカルボキシル基若しくはヒドロキシル基を表す。)で表されるスルホン酸誘導体を用いたことを特徴とする請求項1又は2記載の電界発光素子。

【請求項4】 請求項1記載の導電性薄膜においてその 薄膜が一般式(1)のオリゴアニリン誘導体と一般式 (4)のスルホン酸誘導体を有機溶剤に分散もしくは溶 解させたものをスピンコートもしくはディッピングによ り形成された請求項1乃至3のいずれかの請求項に記載 の電界発光素子。

【請求項5】 請求項1記載の導電性薄膜においてその 薄膜が一般式(1)のオリゴアニリン誘導体と一般式 (4)のスルホン酸誘導体を有機溶剤に分散もしくは溶 解させドーピングしその後、溶剤から単離したものを蒸 着法により形成された請求項1乃至3のいずれかの請求 項に記載の電界発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は発光性物質からなる 発光層を有し、電界を印可することにより印可電圧を直 接発光エネルギーに変換できる電界発光素子において、 その無機電極と有機層の界面に導電性高分子層を形成 し、ホール注入効率を向上させてなる電界発光素子関す る。

[0002]

【従来技術】有機材料の電界発光現象はアントラセン単結晶によって観測された(J. Chem. Phys. 3 8 (1963) 2042)。その後、注入効率の良い溶液電極を用いることにより比較的強い発光現象を観測するに至った(Phys. Rev. Lett. 14 (1965) 226)。その後精力的に共役の有機ホスト物質と縮合ベンゼン環を持つ共役の有機活性剤とで有機発光性物質を形成した研究が行われた(USP3, 172, 862, USP3, 172, 050, USP3, 710, 167、J. Chem. Phys. 44 (1966) 2902, J. Chem. Phys. 50 (1969) 14364)。しかしここで挙げられた有機発光物質はいずれも膜厚が厚く発光に必要な電界が高くなるという欠点があった。

【0003】これに対して蒸着法による薄膜素子の研究が行われ駆動電圧低減には効果が現れた。しかし、実用レベルの輝度を得るには至らなかった(Polymer 24 (1983) 748, Jpn. J. Appl. Phys. 25 (1986) L773)。

【0004】近年、イーストマンコダック社から電極間に電荷輸送層と発光層を蒸着法で形成した素子が提案され、低駆動電圧での高輝度が実現されるに至った(Appl. Phys. Lett. 51 (1987)913,USP4,356,429)。そのご研究は更に活発化し、キャリア輸送と発光基のを分離した3層型素子など検討され、有機エレクトロルミネッセンス素子は実用段階へ入った(Jpn. J. Appl. Phys. 27 (1988) L269, L713)。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、これら上述の 索子は水分吸着や熱的劣化による剥離に弱く、長時間使 用することにより、ダークスポットの増加が著しくなる ことが分かってきた。これら劣化は無機電極と有機層の 界面での剥離が主な原因とされるが、これら問題は未だ 充分に解決されていない。

【 O O O 6 】従って、本発明の目的は、これら有機エレクトロルミネッセンス素子の熱的劣化を抑制し、耐熱性及び耐久性に優れる電界発光素子を提供することにある。

[0007]

.

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記目的を達成するために鋭意研究を行った結果、陽極である無機電極(ITO電極)と有機ホール輸送層の間にパッファー層として無機電極との密着性に優れかつ導電性を有する下記の一般式(1)で表されるオリゴアニリン誘導体をキャリア輸送補助層として1層設けることが耐久性に対して極めて効果的であることを見いだし本発明に至った

【 O O O 8 】 この際に、オリゴアニリン誘導体に対して下記の一般式 (4)のスルホン酸誘導体をドーピングすることによって導電性を付与し、電極としての性能を与え、ホール輸送能力を維持したままで、無機電極と有機層であるホール輸送層との親和性を向上させ、剥離等の界面現象を抑制するに至り、素子自身の耐久性を向上させるに至った。

【 O O O 9 】 即ち、本発明は、陽極及び陰極と、これらの間に狭持された 1 層もしくは複数層の有機化合物より構成される電解発光素子に於いて、陽極と有機層の間にキャリア輸送補助層として一般式(1)

[0010]

[化4]

$$R_1 = A - N + A - B - N - R_3 \qquad (1)$$

【 O O 1 1 】 (式中、R¹、R²及びR³はそれぞれ独立 して非置換もしくは置換の一価炭化水素基又はオルガノ オキシ基を示し、A及びBはそれぞれ独立に一般式

(2) 又は一般式(3)

[0012]

【化5】

【0013】で表される二価の基であり、R4~R11はそれぞれ独立して水素原子、水酸基、非置換もしくは置換の一価炭化水素基又はオルガノオキシ基、アシル基、又はスルホン酸基であり、m及びnはそれぞれ独立に1以上の正数で、m+n≦20を満足する。)で表されるオリゴアニリン誘導体と電子受容性ドーパントとで塩を

形成してなる電気伝導性薄膜を用いたことを特徴とする 電解発光索子に関する。

[0014]

【発明の実施の形態】本発明に於けるオリゴアニリン誘導体の合成法方は、特に限定されるものではないが、例えば、以下に述べる方法により合成することができる。

【 O O 1 5 】 即ち、芳香族アミン類とフェノール類を脱水縮合反応により縮合反応させる方法もしくは、芳香族アミン類と芳香族アミン塩酸塩を溶融状態で反応させる方法などが一般的である。

【0016】一般式(1)のオリゴアニリン部の置換基 R¹及びR³~R¹¹は一般的には水素であるが、溶剤に対する溶解性を上げるためアルキル基、アルコキシ基、シクロヘキシル基、ビフェニル基、ビシクロヘキシル基、フェニルシクロヘキシル基などが適している。例えばアルキル基としては一般的にはメチル基、エチル基、プロピル基等があるが、炭素数としては1から4が一般的であるが、炭素数20までの導入は可能である。オリゴアニリン部のm及びnの数はそれぞれ独立に1以上の正数であるが、その導電性を考慮した場合2以上が望ましく、またその溶剤に対する溶解性を考慮した場合20以下が望ましい。

【 O O 1 7】置換基 R 2 は、水素原子、水酸基、非置換 もしくは置換の一価炭化水素基又はオルガノオキシ基、アシル基、炭素数 1~20のアルキル基、又は炭素数 1~20のアルコキシ基が適している。例えばアルキル基 としては一般的にはメチル基、エチル基、プロピル基等があるが、炭素数としては 1 から 4 が一般的であるが、炭素数 20までの導入は可能である。

【 O O 1 8 】以上述べたような製造方法によって得られる前記一般式(1)で表される本発明のオリゴアニリン誘導体とドーパントとのドープ(塩形成)に関しては、酸として一般式(4)

【化6】

【0019】(Dはベンゼン環、ナフタレン環、アトラセン環、フェナントレン環又は複素環を表し、R12、R13はそれぞれ独立してカルボキシル基若しくはヒドロキシル基を表す。)で表される分子間相互作用を起こしやすいスルホン酸誘導体が望ましい。このような分子として例えばスルホサリチル酸誘導体、例えば5ースルホサリチル酸、スルホフタル酸誘導体、例えば4ースルホフタル酸などが挙げられる。ドーピング濃度としてはオリゴアニリン誘導体の分子量によって異なるが、一般にはオリゴアニリン誘導体中の窒素原子1個に対して1個以下のドーパントとなる様に添加することが好ましい。

【OO20】オリゴアニリン誘導体の塗膜を形成するにはオリゴアニリン誘導体を溶解するものであれば特に限

定されない。それら溶媒の具体例としては、Nーメチルピロリドン、N、Nージメチルアセトアミド、N、Nージメチルホルムアミド等を挙げることができる。これらは、単独でも混合して使用してもよい。更に、単独では均一溶媒が得られな溶媒であっても、均一溶媒が得られる範囲でその溶媒を加えて使用してもよい。その例としてはエチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、エチルカルビトール、ブチルカルビトール、エチルカルビトールアセテート、エチレングリコール等が挙げられる。

【0021】この溶液を基材上に塗布し、溶媒を蒸発させることにより基材上にオリゴアニリン塗膜を形成させることができる。この際の温度は溶媒が蒸発すればよく、通常は80から150℃で十分である。

【0022】また本発明のオリゴアニリン薄膜を形成する際の塗布方法としてはディップ法、スピンコート法、転写印刷法、ロールコート、刷毛塗りなどが挙げられるが、特に限定されるものではない。また、既に一般式(4)でドーピングされているオリゴアニリン誘導体を単離した後、真空蒸着法により積層させることもできる。その膜厚は、特に限定されるものではないが、外部発光効率を向上させるためできるだけ薄いことが望ましく通常0.5~1000Åが好ましい。

【0023】電界発光索子の形状は上記記載のオリゴア ニリン薄膜を先ず、無機電極であるITO上に形成す る。この時一般にはITOは逆スパッタリング、オゾン 処理、酸処理等の洗浄処理を行い表面の有機物等の異物 を除去したものが用いられる。このようにして得られた 電極付き基板に電界発光用有機材料を積層する。現在積 層構造には様々な形があるが、特に限定されるものでは ないが、一般には蒸着法によりホール輸送層、発光層、 キャリア輸送層の順に積層した索子が用いられている。 【0024】ホール輸送材料は、特に限定されるもので はないが、一般には3級芳香族アミンであるN, N, N ートリス (pートルイル) アミン (TPD) 、1. 1-ビス [(ジー4ートルイルアミン)フェニル] シクロヘ キサン、N, N'ージフェニルーN, N'ービス (3-メチルフェニル) (1, 1'ーピフェニル) 4, 4'ー ジアミン、N, N, N', N'ーテトラキス(4ーメチ ルフェニル) (1, 1'ービフェニル) -4, 4'ージ アミン、N, N'ーピス(1ーナフチル)-N, N'- ジフェニルー 1、 1' ービスフェニルー 4、 4' ージアミン $(\alpha-NPD)$ 、 4、 4' 、 4" ートリス(3-メチルフェニルアミノ)トリフェニルアミン等が挙げられる。このほかにもピラゾリン誘導体が用いられる。

【0025】キャリア輸送材料に関しても特に限定されるものではないが、一般に芳香族縮合環系化合物や金属錯体化合物が用いられることが多い。例えばトリス(8ーヒドロキシキノリン)アルミニウム(A I q)、ビス(10ーヒドロキシベンゾ [h] キノレート)ベリリウム(BeBq2)などの金属錯体系や、1,3、4ーオキサチアゾール誘導体、1,2、4ートリアゾール誘導体、ペリレンジカルボキシイミドのビス(ベンズイミダゾール)誘導体、チオピランスルフォン誘導体などが挙げられる。

【 0 0 2 6 】 更に発光材料としては、金属錯体系として、 A I q、 トリス(5 ーシアノー8 ーヒドロキシキノリン)アルミニウム(A I (Q ー C N))等が挙げられ、色素としてオキサチアゾール系、例えば、ビフェニルーpー(tーブチル)フェニルー1、3、4 ーオキサチアゾール、やトリアゾール類、アリレン類、クマリン類等が挙げられるが、特に限定されるものではない。

【0027】これら材料は順次真空蒸着法により積層されその上部に陰極としてMgAg合金が蒸着される。このようにして得られた素子に電界を印可することにより特定波長の発光を示す電界発光素子が得られる。

【OO28】以下に実施例を示し、本発明を更に詳細に 説明するがこれに限定されるものではない。

[0029]

【実施例】実施例1

アニリン5量体

[0030]

【化7】

【0031】をDMF溶媒に溶解させそれに5-スルホサリチル酸をドーピングした。ドーピング量及びワニス作成条件を表1に示す。

[0032]

【表 1】

表 1 ワニス作成条件

Run No.	アニリン5量体		ドーパント		DMF	
	mmo I	g	mmo I	g	g	
1	2. 2595	1. 00	2. 260	0. 574	29. 91	
2	2. 2595	1. 00	4. 519	1. 148	40. 81	
3	2. 2595	1. 00	6. 779	1. 723	51.74	
4	2. 2595	1. 00	9. 038	2. 297	62. 64	

得られた薄膜の電気的特性を以下の表2に示す。

【表2】

[0033]

表 2 導電性薄膜の電気特性

Run No.	1	2	3	4
易動度		9. 19	13. 7	2. 61
キャリア密度		4.52×1012	8.23×10^{11}	2. 19 × 1010
導電率		2.12×10^{6}	8. 15×10^7	1. 26×10^{8}
イオン化ポテンシャル	5. 11	5. 08	5. 00	4. 94

上記記載ワニスはスピンコートにより成膜した。その後 焼成を行い導電性薄膜を得た。得られた薄膜は直ちに蒸 着により、発光素子化した。素子構造はΙΤΟ電極上に α-NPD、ΑΙ qをそれぞれ500Å積層し、その上 部にMgAgを2000Åカソード電極として積層し た。

【0034】このようにして作製された素子について輝度特性を測定した。その結果を表3に示す。

[0035]

【表3】

表 3 電界発光素子特性

Run		1	2	3	4
発光開始智	፪圧 (V)		2. 5	2. 5	2. 5
最高輝度	(cd/m^2)		16460 (11V)	17540 (11V)	13440 (11V)
電流効率	(cd/A)		6. 40 (11V)	8. 56 (11V)	7. 27 (11V)

実施例 2

ス作成条件を表4に示す。

アニリン6量体をDMF溶媒に溶解させそれに5ースルホサリチル酸をドーピングした。ドーピング量及びワニ

[0036]

【表4】

表 4 ワニス作成条件

Run No.	アニリン6量体		ドーパント		DMF	
	mmo l	g	mo l	g	g	
1	1. 8738	1. 00	1. 874	0. 476	28. 04	
2	1.8738	1.00	3. 748	1. 953	37. 11	
3	1. 8738	1. 00	5. 621	2. 429	46. 15	
4	1. 8738	1. 00	7. 495	2. 905	55. 20	
5	1. 8738	1. 00	9. 369	3. 381	64. 24	

得られた薄膜の電気的特性を以下の表5に示す。

【表 5 】

[0037]

表5 導電性薄膜の電気特性

1	3	5
6. 00	21. 4	19. 1
1.78×10^{11}	5. 10 × 1010	1.44×10^{9}
1. 72×10^{7}	1.74×10^{7}	3.78×10^{8}
5. 13	4. 98	5. 00
	1. 78 × 10 ¹¹ 1. 72 × 10 ⁷	1. 78 × 10 ¹¹ 5. 10 × 10 ¹⁰ 1. 72 × 10 ⁷ 1. 74 × 10 ⁷

【0038】上記記載ワニスはスピンコートにより成膜

した。その後焼成を行い導電性薄膜を得た。得られた薄

膜は直ちに蒸着により、発光索子化した。素子構造は I T O 電極上に α - N P D 、A I q をそれぞれ 5 O O Δ 積 層し、その上部に M g A g を 2 O O O Δ カソード電極として積層した。このようにして作製された素子について

輝度特性を測定した。結果を表6に示す。 【0039】 【表6】

表 6 電界発光素子特性

Run	1	3	5
発光開始電圧(V)		2. 5	2. 5
最高輝度 (cd/m ²)		16540 (11V)	17440 (11V)
電流効率 (cd/A)		5. 40 (11V)	5. 27 (11V)

【0040】比較例1

Run

1

発光開始電圧(V) 2.75

最高輝度 (cd/m²) 6000 (14.75V)

電流効率 (cd/A) 5.00(8V)

【0041】比較例2

比較例として補助層としてポリフェネチジンにカンファスルホン酸をドーピングさせた導電性高分子を用いてた素子構造 ITO/補助層ITO/補助層ITO/A ITO/A I

ート法によって形成させた。また、ITO以外の各層は それぞれ真空蒸着法により形成された。

Run

1

発光開始電圧(V)

2. 75

最高輝度 (cd/m²) 電流効率 (cd/A) 10300 (15. 5V) 5. 38 (12. 25V)

[0042]

【発明の効果】本発明に用いられるオリゴアニリン誘導体は合成が容易であり、これを原料の一つとして耐熱性、被膜強度、塗膜性状に優れ且つ帯電防止性或いは低電荷蓄積性を有する被膜が得られる。このようなオリゴアニリン誘導体をを電界発光素子の電荷注入補助層として用いることで信頼性の高い電解発光素子を得ることができる。

フロントページの続き

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB06 AB11 AB15 AB18 CA01 CB01 DA01 DB03 EA02 EB00 FA01 4J043 PA04 PC016 PC066 PC116 PC186 QB02 ZB21